磁気浮上に対する3つの変動パラメータを考慮した $H\infty$ 制御

M2012MM024 内藤和貴 指導教員:高見勲

1 はじめに

磁気浮上システムは磁気軸受けや, リニアモーターカー などに用いられている. 磁気浮上システムのメリットは. 物体を非接触で浮上させることが可能なことである.非 接触にすることにより摩擦による劣化や騒音などの問題 を解消することができる.しかし、不安定系であるため、 安定化が困難であるという問題も存在する.よって、磁気 浮上システムを取り扱う上で、制御による安定化は重要 な課題の一つである. 磁気浮上システムは非線形システ ムであるため線形化を行う. その際、非構造的不確かさが 生じるためスモールゲイン定理を用いた H∞ 制御を取り 扱う.実際に磁気浮上系にて H_∞ 制御を用いた研究は存 在し [1][2], 磁気浮上系に H∞ 制御を用いるのは妥当であ ると考えられる [3]. しかし、現実では不確かな物理パラ メータは1つであるとは限らない. そして、そのパラメー タが構造的な不確かさでなかった場合には、保守性の高い 設計となってしまう.本研究では、多数の物理パラメータ の変動が同時に存在する場合に、別々の制御手法を組み合 わせて,安定性を確保する方法を提案する.その変動物理 パラメータとして,平衡点と電磁力定数と鋼球質量の3つ を考慮する.そして、それらのパラメータに対して、不確 かなパラメータとして考案されている H_∞ 制御, ゲイン スケジューリング制御 [4][5], LMI によるポリトープ表現 を適用する.最後に、シミュレーションと実験にて提案法 の有用性を確認する.

2 制御対象とモデリング

本研究で用いる磁気浮上装置の写真を図1に示す.図1



図 1 磁気浮上装置

の実験装置は、コイルに電流を流すと、磁界が発生し、コ イルの下方には電磁力による吸引力が発生する.この吸 引力によって、コイルの下方にある鋼球を、空中に浮上さ せることができる.コイルに流れる電流を大きくすると、 その吸引力が増大し鋼球はコイルに近づく.電流を小さ くすると、吸引力が減少し、鋼球は重力に従って、コイル から遠ざかる.この吸引力によって、コイルの下方にある 鋼球を空中に浮上させることができる.また、鋼球の位置 は, ボールの台座に埋め込まれている感光性センサーに よって検出される.

本研究で用いる磁気浮上系の構成図を図2に示す.図



図2 磁気浮上系の構成図

2 における変数は, $I_c[A]$: コイル電流, $x_b[m]$ 鋼球位置, $M_b[kg]$: 鋼球質量, $g[m/s^2]$: 重力加速度 $F_c[N]$: 電磁力, $V_c[V]$: コイルの電圧, $R_s[\Omega]$: コイルの抵抗, $L_c[H]$: コイ ルのインダクタンスとする.

2.1 電気システムのモデリング

キルヒホッフの電圧の法則より,回路方程式は次式のようになる.

$$V_c(t) = R_c Ic(t) + L_c \frac{d}{dt} I_c(t) + R_s I_c(t)$$
(1)

式 (1) の両辺をラプラス変換し整理すると, 閉ループコイ ル電流伝達関数 *G*_c は

$$G_c(s) = \frac{I_c(s)}{V_c(s)} = \frac{1}{L_c s + (R_s + R_c)}$$
(2)

となり、 L_c 、 R_s 、 R_c の値を代入すると、

$$G_c(s) = \frac{1}{0.38s + 11} \tag{3}$$

となる. ここで, 電流制御のため, PI 制御を行う. そのと きの閉ループ伝達関数 T_c は

$$T_c(s) = \frac{K_{pc}s + K_{ic}}{0.38s^2 + (11 + K_{pc})s + K_{ic}}$$
(4)

となる. 式 (4) の特性方程式より, 閉ループ極 p1, p2 と K_{pc}, K_{ic} の関係式は

$$K_{pc} = 0.38 \times p1p2 \tag{5}$$

$$K_{ic} = -(p1 + p2) \times 0.38 - 11 \tag{6}$$

となる. 定常偏差を持たず,素早く目標値に追従すること を満たすように、極を次のように指定した

$$p1 = -10$$
 (7)

$$p2 = -300$$
 (8)

このとき,式 (Kpc),式 (Kic) より,比例ゲイン K_{pc} と積 ここで. 分ゲイン K_{ic} は次のようになる.

$$K_{pc} = -106.8$$
 (9)

$$K_{ic} = -1140$$
 (10)

2.2 電気-機械システムのモデリング

図2より、磁気浮上系の運動方程式は次式のように表す ことができる.

$$M_b \frac{d^2}{dt^2} x_b = M_b g - F_c \tag{11}$$

また、電磁力は電流の2乗に比例し、距離の2乗に反比 例するので電磁力定数 K_mを用いて次式のように表す.

$$F_c = K_m \frac{I_c^2}{2x_b^2} \tag{12}$$

式 (12) より次式を導出できる.

$$\frac{d^2}{dt^2}x_b = g - \frac{K_m I_c^2}{2M_b x_b^2}$$
(13)

式 (13) は非線形運動方程式であるので, 平衡点 x_{b0}[m], *I*_{c0}[A] の周りで線形化を行う. ここで *x*_{b1}[m] を鋼球位置 の微小変位, Ic1 [A] を電流の微小変位とすると以下の式の ように表すことができる.

$$x_b = x_{b0} + x_{b1} \tag{14}$$

$$I_b = I_{b0} + I_{b1} \tag{15}$$

式 (14), 式 (15) を式 (13) に代入し, テーラー展開するこ とにより、以下の式 (16) のように導出できる.

$$\frac{d^2}{dt^2}x_b = \frac{2gx_{b_1}}{x_{b_0}} - \frac{2gI_{c_1}}{I_{c_0}} \tag{16}$$

式(16)をラプラス変換すると

$$s^{2}x_{b} = \frac{2gx_{b_{1}}(s)}{x_{b_{0}}} - \frac{2gI_{c_{1}}(s)}{I_{c_{0}}}$$
(17)

式 (16) より, 制御対象の伝達関数 G_{b1}(s) は以下の式 (18) のように示される.

$$G_{b1}(s) = \frac{x_{b1}(s)}{I_{c1}(s)} = \frac{-W_b^2 K_{bc}}{s^2 - W_b^2}$$
(18)

式 (18) において K_{bc} , w_b , I_{c0} はそれぞれ以下の式 (19), 式 (20), 式 (21) ように示される.

$$K_{bc} = \frac{x_{b0}}{I_{c0}}$$
(19)

$$w_b = \sqrt{\frac{2g}{x_{b0}}} \tag{20}$$

$$I_{c0} = x_{b0} \sqrt{\frac{2M_b g}{K_m}}$$
(21)

式 (2.18) より、制御対象の状態空間表現は以下のよう に示すことができる.

$$\dot{x} = Ax + bu \tag{22}$$
$$y = Cx$$

$$\begin{split} A &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ w_b^2 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ -K_{bc}w_b^2 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \\ x &= \begin{bmatrix} x_{b1} & x_{b1} \end{bmatrix}, u = I_{c1} \succeq \neq \mathfrak{S}. \end{split}$$

3 制御手法

不確かさを考慮した制御手法は様々なものが存在する が、本研究では不確かさに応じた制御手法を用いることで、 制御性能の向上を図る.本研究では、ゲインスケジューリ ング制御, H_∞ 制御, LMI によるポリトープ表現の3つの 手法を用いて, 設計を行う.

3.1 *H*_∞制御

H_∞ 制御における制御目的は外部入力 w に対して制御量 z_{∞} をなるべく小さく抑えることである. 伝達関数 $G_{z_{\infty}w}$ の大きさを何らかの意味で小さくする制御器 C を設計す ればよいことになる. この $G_{z_{\infty}w}$ の大きさの尺度として H_{∞} ノルムというものを用いたのが H_{∞} 制御である. H_{∞} ノルムの定義を式 (23) とする.

$$||G_{z_{\infty}w}||_{\infty} = \sup_{w \in L_2} \frac{||z||_2}{||w||_2}$$
(23)

*H*_∞ ノルムは周波数応答上の最大値を意味するものであ る. H_∞ 制御の一般化制御対象を図3に示す. ただし図3 における変数はそれぞれ、wは外部入力、uは制御入力、y は制御出力, Cをコントローラ, z_{∞} は H_{∞} ノルムを指標 とした評価出力とする.



図 3 一般化制御対象: H_{∞} 制御

3.2 LMI によるポリトープ表現

ポリトープ表現を用いたロバスト制御系設計法に関し ては多くの文献が存在する.ポリトープ表現は構造的不 確かさの表現に比べて、現実のシステムにおける構造的変 動を、より直接的に表現することができるというメリット がある.ポリトープ表現は不確かさの端点を補償するこ とにより,対処するというものである.

3.3 ゲインスケジューリング制御

ゲインスケジュール制御とは,制御対象のパラメータを 状態の変化と共に変えることにより,常に最善の制御性能 を実現する手法である.

$$\dot{x} = A(\delta)x + B(\delta)u \tag{24}$$

に対して, 固定ゲインのコントローラで制御する場合, 性能があまりよくない. そこで, δ がオンラインで計測されることに着目し, コントローラのゲインをδの値に応じて変え, 制御性能の向上を図るというものである.

4 制御計設計

まず, 平衡点は磁気浮上システムのモデルを線形として 取り扱う際, ある平衡状態を設定するものである.しか し, 平衡点を一箇所に定めたのでは, その箇所のみで安定 となってしまうのでこれを変動パラメータとして考える ことにより幅広い領域での安定化を図る.次に電磁力定 数に関しては, コイルからの距離によって磁力の強さが変 動するので, 磁力の変動に対してロバストな制御系を設計 する.最後に質量が変動した場合において, 安定した制御 が可能であることを確認する.

鋼球の位置は常に変動するため、その度にコントローラ をスケジューリング必要があるので平衡点 x_{b0} に関して ゲインスケジューリング制御を行う.電磁力定数 K_m は 計測しづらい不確定要素を扱うため H ∞ 制御を行う.鋼 球質量 M_b に対しては、ポリトープ表現を用いる.

5 パラメータ変動

本研究において, 平衡点 x_{b0} と電磁力定数 K_m と鋼球質 量 M_b の変動を考慮する. 変動範囲は以下のように決定 した.

$$x_{b0}[\mathrm{m}] : 4.0 \times 10^{-3} \sim 10 \times 10^{-2}$$
$$K_m[\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2/\mathrm{A}^2] : 6.82 \times 10^{-5} \sim 8.86 \times 10^{-5}$$
$$M_b[\mathrm{kg}] : 4.5 \times 10^{-2} \sim 6.6 \times 10^{-2}$$

5.1 重みの決定

ここで,電磁力定数 $K_m[N \cdot m^2/A^2]$ の変動範囲におい て最小から最大までを補償できるように,相補感度関数の 重み W_t を決定する. 乗法的不確かさを以下に示す.

$$\Delta_m = (\tilde{P}(s) - P(s))P^{-1}(s)$$
(25)

乗法的不確かさにおける Δ_m を覆うように重み W_t を決める. その結果 $W_t = \frac{1.275s+1.7}{s+10}$ とした. Δ_m と W_t の特異値を以下の図に表す.

W_r, W_uは, それぞれ式 (27), 式 (27) のようにした.

$$W_r = \frac{1}{s+0.05}$$
 (26)

$$W_u = 1 \tag{27}$$



図 4 乗法的不確かさ Δ_m とその特異値



図5 一般化プラント

6 一般化制御対象

本研究で使用する一般化制御対象を以下に示す. 図 5 において、目標値を r、偏差積分に対する重みを $W_r = \begin{bmatrix} A_r & B_r \\ C_r & D_r \end{bmatrix}$,相補感度関数に対する重みを $W_t = \begin{bmatrix} A_t & B_t \\ C_t & D_t \end{bmatrix}$,状態に対する重みを W_x ,入力に対する重 みを W_u とする.

$$G(s) = \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & B_i \\ \hline C_1 & D_{11} & D_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 & 0 & 0 & B \\ -B_rC & A_r & 0 & B_r & 0 \\ B_tC & 0 & A_t & 0 & 0 \\ \hline D_tC & 0 & C_t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & W_u \\ 0 & W_x & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(28)$$

なお, B_i は不確かさ M_b を含んでいる.

7 LMI条件を用いたコントローラの導出

一般化制御対象を用いて H ∞ 制御における, LMI 条件を以下に示す. ここで, $A_L = A_i(\delta)X + XA_1^T(\delta) + B_i(\delta)Y(\delta) + (B_iY(\delta))^T$ とする.

$$\begin{bmatrix} A_L & (C_1 X + D_{12} Y(\delta))^T & B_1 \\ C_1 X + D_{12} Y(\delta) & -\gamma I & D_{11} \\ B_1^T & D_{11}^T & -\gamma I \end{bmatrix} < 0$$
(29)

ここで、この LMI 式に関してポリトープ表現を用いるこ とにより、不確かさ M_b に対処する. さらに $Y(\delta)$ をス ケジューリングパラメータとおくことにより, x_{b0} の値を 計測する.よって,状態フィードバックゲインは $K(\delta) = Y(\delta)X^{-1}$ となる.

Sedumi を用いて計算した結果式 (30) のコントローラ を得る.

$$K = \begin{bmatrix} 206.423 & 3.583 & -420.343 & 1.912 \end{bmatrix}$$
(30)

8 シミュレーション・実験結果

シミュレーション結果を図 6, 図 7 に示す.初めは 13 [mm] のところで,平衡状態に保ち,5 秒後に 7 [mm],再び 15 秒 後に 13 [mm] とする. y 軸を鋼球位置 [mm], x 軸を時間 [s] とし,目標値としてステップ入力を与える.シミュレー



図 6 45g の鋼球を浮上させる際のシミュレーション



図 7 66g の鋼球を浮上させる際のシミュレーション

ション上においてはオーバーシュートもしておらず, 定常 偏差もない.よってシミュレーション上では安定してい ることが確認できる.

実験結果を図 8, 図 9 に示す. 初めは 13[mm] のとこ ろで,平衡状態に保ち,5 秒後に 7[mm],再び 15 秒後に 13[mm] とする. y 軸を鋼球位置 [mm], x 軸を時間 [s] と し,目標値としてステップ入力を与える.ここで,ロバス ト性を確認するため,質量が変動した場合の実験を行う. 実験結果を以下に示す. 実験結果より,質量が変動した 場合においても同じように,安定化できていることがわか る.よって,提案法の有用性を実験とシミュレーションに より確認できた.





図 9 45gの鋼球を浮上させる実験

9 おわりに

本研究では,磁気浮上システムにおける3つの異なる,不確かなパラメータに対して, H_∞ 制御, ゲインスケジューリング制御, LMI によるポリトープ表現をそれぞれ適用する設計法を示した.最後に, シミュレーションと実験結果を用いて提案法の有用性を確認した.

参考文献

- [1] 松村丈夫,藤田正之,清水正直. Hinfty 制御理論を適応したロバストな磁気浮上系,電気学会論文誌 D,110巻10号, pp.1051-1057,1990.
- [2] 野波健蔵, 賀衛東, 西村秀和フレキシブルなガイドウェ
 イとスライダを有する磁気浮上系の *Hinfty* 制御, 日
 本機械学会論文集 (C編), 60巻, 572 号, 1994.
- [3] 野波健蔵, 王晶文, 山崎章二 *Hinfty* 制御法を用いた磁 気浮上システムのスピルオーバ対策, 日本機械学会論 文集 (C編), 57 巻, 534 号, 1991.
- [4] 宮里義彦 LPV システムの適応型ゲインスケジューリング Hinfty 制御,システム制御情報学会論文誌, Vol. 20, No.5, pp.195-204, 2007.
- [5] 下村卓,木口祐一郎,大久保博志保守性を低減したゲ インスケジューリング制御系設計,計測自動制御学会 論文集, Vol. 43, No.10, pp.863-868, 2007.